

"УТВЕРЖДАЮ"

Ректор  
(Проректор)

" 26 " 10 2022

Шифр направления  
Направление  
Образовательная программа  
Уровень: Магистр  
Нормативный срок освоения ООП: 2 года  
Форма обучения: Очная  
Стандарт ВО: ЕУОС



Министерство науки и высшего образования РФ  
ФГАОУ ВО "УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина"

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Номер учебного плана: 8311  
Номер версии учебного плана: 1

12.04.05  
Лазерная техника и лазерные технологии  
Интеллектуальные системы лазерных и аддитивных производств

Условия освоения ООП: **Полный срок**  
Технология освоения ООП: **Традиционная**  
Фактический срок освоения ООП: **2 года**

I. Примерный календарный учебный график

II. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Table with columns for months (September to August) and rows for semesters (I to VI). Each cell contains a letter representing the type of activity (T, K, E, Y, P, G, D).

T - теоретическое обучение; К - каникулы; Э - зачетно-экзаменационная сессия; У - учебная практика; П - производственная практика; Г - государственный экзамен; Д - выпускная квалификационная работа

III. План учебного процесса

Одна зачетная единица: 36ч.

Large table with columns for course index, discipline name, forms of control, workload in hours, distribution by semesters, and credit units. It lists 26 disciplines and their associated activities and credit values.







Приложение №2 к учебному плану

Шифр направления:  
 Направление:  
 Образовательная программа:  
 Уровень: Магистр  
 Нормативный срок освоения ООП: 2 года  
 Форма обучения: Очная  
 Стандарт ВО: СУОС

**12.04.05**  
 Лазерная техника и лазерные технологии  
**Интеллектуальные системы лазерных и аддитивных производств**  
 Условия освоения ООП: **Полный срок**  
 Технология освоения ООП: **Традиционная**  
 Фактический срок освоения ООП: **2 года**

Одна зачетная единица: 36ч.

N п/п	Индекс	Наименование дисциплин	Объем работы в часах и виды учебной нагрузки											Номер модуля/дисциплины	
			Всего часов	В т.ч. контактная работа	Аудиторная			Контактная			Самостоят. работа	В т.ч. контактная работа по самост.работе	В т.ч. контактная работа по промежуточной аттестации		
					Всего часов	Лекции	Прак. занятия	Лаб. занятия	Контактная работа по лекции	Контактная работа по прак.					Контактная работа по лаб.занятиям
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		<b>Общая трудоемкость основной образовательной программы</b>	<b>4320</b>	<b>668.11</b>	<b>666</b>	<b>234</b>	<b>306</b>	<b>126</b>	<b>162</b>	<b>270</b>	<b>90</b>	<b>3654</b>	<b>78.30</b>	<b>18.81</b>	
	<b>Б1</b>	<b>Дисциплины (модули)</b>	<b>2592</b>	<b>619.11</b>	<b>666</b>	<b>234</b>	<b>306</b>	<b>126</b>	<b>162.00</b>	<b>270.00</b>	<b>90.00</b>	<b>1926</b>	<b>78.30</b>	<b>18.81</b>	
<b>1</b>	<b>Б1.Б</b>	<b>Обязательная часть</b>	<b>2160</b>	<b>619.11</b>					<b>162.00</b>	<b>270.00</b>	<b>90.00</b>		<b>78.30</b>	<b>18.81</b>	
<b>2</b>	<b>М.1.1</b>	<b>Основы личностной и профессиональной реализации</b>	<b>324</b>	<b>62.85</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>0</b>		<b>54.00</b>		<b>270</b>	<b>8.10</b>	<b>0.75</b>	<b>1159350</b>
3	1.1.1	Самоменеджмент	108	20.95	18	0	18	0		18.00		90	2.70	0.25	
4	1.1.2	Теория решения изобретательских задач	108	20.95	18	0	18	0		18.00		90	2.70	0.25	
5	1.1.3	Управление интеллектуальной собственностью	108	20.95	18	0	18	0		18.00		90	2.70	0.25	
<b>6</b>	<b>М.1.2</b>	<b>Процессы лазерных и аддитивных производств</b>	<b>540</b>	<b>212.41</b>	<b>180</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>90.00</b>	<b>90.00</b>		<b>360</b>	<b>27.00</b>	<b>5.41</b>	<b>1159351</b>
7	1.2.1	Лазеры и взаимодействие излучения с веществом	108	41.65	36	18	18	0	18.00	18.00		72	5.40	0.25	
8	1.2.2	Организация бизнеса в наукоемком производстве	108	43.73	36	18	18	0	18.00	18.00		72	5.40	2.33	
9	1.2.3	Организация научных исследований	108	41.65	36	18	18	0	18.00	18.00		72	5.40	0.25	
10	1.2.4	Основы аддитивных и лазерных технологий	108	43.73	36	18	18	0	18.00	18.00		72	5.40	2.33	
11	1.2.5	Теплообмен и механика сплошных сред	108	41.65	36	18	18	0	18.00	18.00		72	5.40	0.25	
<b>12</b>	<b>М.1.3</b>	<b>Моделирование высокотемпературных и аддитивных процессов</b>	<b>540</b>	<b>212.16</b>	<b>180</b>	<b>72</b>	<b>72</b>	<b>36</b>	<b>72.00</b>	<b>72.00</b>	<b>36.00</b>	<b>360</b>	<b>27.00</b>	<b>5.16</b>	<b>1159353</b>
13	1.3.1	Контроль качества и дефекты	216	64.43	54	18	18	18	18.00	18.00	18.00	162	8.10	2.33	
14	1.3.2	Математические основы компьютерного моделирования	216	106.08	90	36	36	18	36.00	36.00	18.00	126	13.50	2.58	
15	1.3.3	Программные средства и практика моделирования	108	41.65	36	18	18	0	18.00	18.00		72	5.40	0.25	
<b>16</b>	<b>М.1.4</b>	<b>Цифровая подготовка производства</b>	<b>324</b>	<b>124.70</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>54</b>	<b>54</b>		<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	<b>216</b>	<b>16.20</b>	<b>0.50</b>	<b>1159370</b>
17	1.4.1	Подготовка цифровых моделей в САПР	216	83.05	72	0	36	36		36.00	36.00	144	10.80	0.25	
18	1.4.2	Реверс инжиниринг	108	41.65	36	0	18	18		18.00	18.00	72	5.40	0.25	
<b>19</b>	<b>М.1.5</b>	<b>Проектная деятельность</b>	<b>432</b>	<b>6.99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>432</b>		<b>6.99</b>	<b>1158469</b>
20	1.5.1	Проектный практикум 1	108	2.33	0	0	0	0				108		2.33	1158459
21	1.5.2	Проектный практикум 2	108	2.33	0	0	0	0				108		2.33	1158460



